Załącznik nr 1

**Wykonawca: Data:** ………………………………………

…………………………………………….

*…………………………………………….*

**FORMULARZ OFERTOWY**

dla Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektronik i Fotoniki

|  |  |
| --- | --- |
| Przedmiot zamówienia | **Dostawa urządzenia do epitaksji z fazy gazowej przy obniżonym ciśnieniu MOCVD** |
| 1. | Nazwa i adres Wykonawcy | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| 2. | NIP/REGON/ lub odpowiednie numery  | **podać**: ……………………………………………………………………. |
| 3. | Telefon:e-mail: | ............................................................................................................................................................. |
| 4. | Cena oferty netto Stawka podatku VATWartość VATCena oferty brutto | **podać**: ............................ PLN /EUR/ USD/ GBP**podać**: .....................%**podać**: ............................ PLN /EUR/ USD/ GBP**podać**: ............................ PLN /EUR/ USD/ GBP |
| 5. | Termin dostawy maksymalnie 31.12.2025  | **podać:** ........................................ |
| 6. | Okres gwarancji: co najmniej 12 m-ce | **Podać:** …………………………………………….. |
| 7. | Osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy | **podać:** ........................................... |
| 8. | Dokumenty załączone do oferty |  |

..................................................................

 podpis osoby /osób uprawnionej /uprawnionych

 do reprezentowania Wykonawcy

Inwestycja: A2.4.1 Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Przedsięwzięcie: Centrum Kompetencji Mikroelektronika i Fotonika, Nr umowy KPOD.01.18-IW.03-0011/23

